Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» Кафедра электроники

Отчёт по лабораторной работе № 3 **ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ**

Выполнили: студенты гр. 980161 Томин В.В. Ковель М.Ю. Алейчик И.Д. Проверил: Соколов В.Б.

Цель работы

- 1. Изучить устройство, принцип действия, классификацию, области применения полевых транзисторов (ПТ).
- 2. Экспериментально исследовать статические BAX и рассчитать дифференциальные параметры полевых транзисторов в заданной рабочей точке.

Схема установки:

Схема для исследования характеристик ПТ с управляющим p-n-p переходом с ОИ для транзистора с каналом n - типа

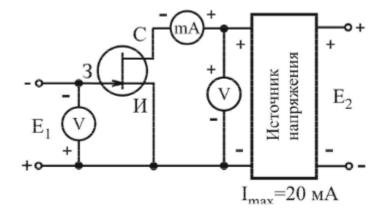
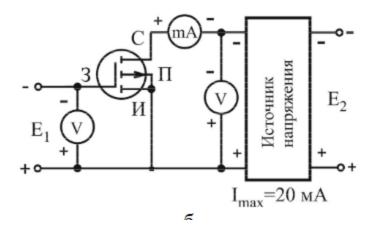


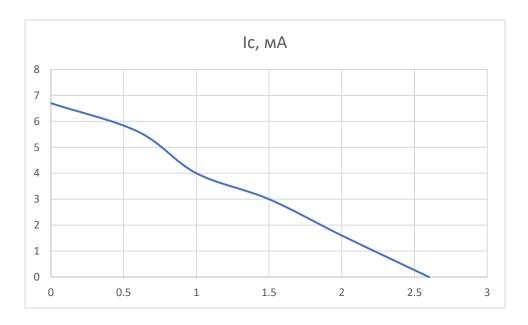
Схема для иследования харакетристик МДП транзистора с индуцированым каналом с ОИ, для транзистора с каналом р - тппа



2. Результаты экспериментальных исследований:

Полевой транзистор

Входные характеристики Ic = f(Uзи) (сток затворная характеристика) при Ucu=5B

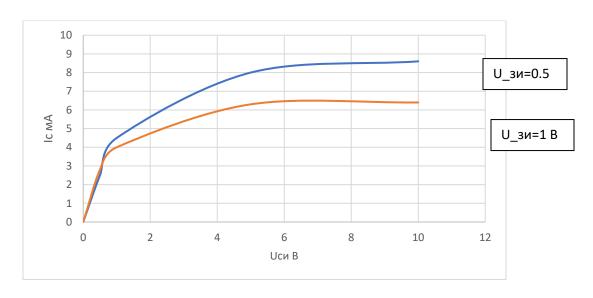


Uзи , В	0	0.6	1.0	1.5	2.0	2.6
Іс, мА	6.7	5.6	4	3	1.6	0

Uзи, отc = 2.6B

Выходные характеристики Ic = f(Ucu)

Uси, B	0	0.5	1.0	5.0	10	U зи, В
Іс, мА	0	2.5	4.5	8.0	8.6	0.5
Іс, мА	0	2.8	4	6.3	6.4	1.0

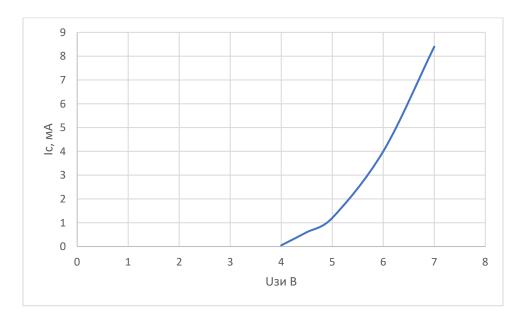


МДП – транзистор

Входные характеристики (сток-затворные) при Ucи = 5В

Ic = f(Uзи)

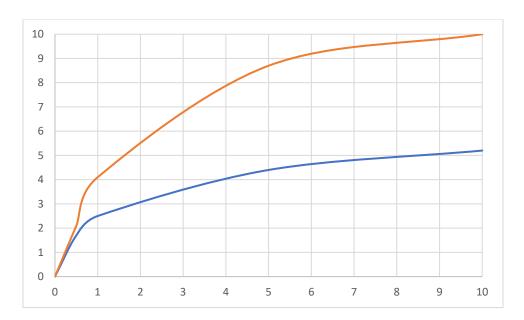
Іси мА	0.05	0.6	1.2	4	8.4
U зи В	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0



Uзи_пор = 4B

Выходные характеристики Ic=f(Ucu)

Ucи B	0	0.5	1.0	5.0	10	U зи В
Іс мА	0	1.7	2.5	4.4	5.2	6.0
Іс мА	0	2.1	4.1	8.7	10	7.0



Расчет дифференциальных параметров Si Ri и μ ПТ

$$S = \frac{dI_{c}}{dU_{3M}} \mid U_{cM} = const = \frac{(8.0 - 6.3)}{1.0 - 0.5} = 3.4 * 10^{-3}$$

$$R_i = \frac{dU_{\text{CM}}}{dI_{\text{M}}} \left| U_{\text{3M}} = const = \frac{6.4 - 6.3}{10 - 5} \right| U_{\text{3M}} = 1\text{B} = 0.02 * 10^3 = 20$$

$$\mu = \frac{dU_{\text{CH}}}{dU_{\text{3H}}} \left| Ic = const = \frac{5 - 2.2}{1.0 - 0.5} \right| I_{c = 6.3\text{A}} = 5.6$$

$$S*R = -0.068$$

Расчет дифференциальных параметров Si Ri и μ МДП

$$S = \frac{dI_{c}}{dU_{3M}} \left| U_{CM} = const = \frac{(8.7 - 4.4)}{6 - 7} \right|_{U_{CM} = 5B} = -4.3 * 10^{-3}$$

$$R_{i} = \frac{dU_{CM}}{dI_{M}} \left| U_{3M = const} = \frac{5.2 - 4.4}{10 - 5} \right| U_{3M = 6B} = 0.16 * 10^{3} = 160$$

$$\mu = \frac{dU_{CM}}{dU_{3M}} \left| Ic = const \right| = \frac{5 - 1.2}{6 - 7} \left| I_{c = 4.4MA} = -3.8$$

S*R = -0.688

Вывод:

Изучили устройство, принципы работы и схемы включения биполярных транзисторов и полярных транзисторов, экспериментально исследовали статические BAX характеристики транзисторов и определили дифференциальные параметры.